



ELSEVIER

Journal of Alloys and Compounds 293–295 (1999) 923–925

Journal of
ALLOYS
AND COMPOUNDS

Author Index of Volume 293–295

- Abdellaoui, M., 501
Adzic, G.D., 569
Aghajanyan, N.N., 452
Akiba, E., 400, 541
Akimoto, T., 564
Amano, M., 329
Amemiya, T., 433
Anada, H., 23, 908
Aoki, K., 417, 526
Araya, N., 364
Artemenko, Yu.A., 379
Ashfaq, A., 872
Au, M., 317
- Bakonyi, I., 7
Balasubramaniam, R., 279, 306
Barlag, H., 282
Bärtsch, M., 663
Beeri, O., 14
Beibutian, V.M., 658, 721
Bellmann, D., 231
Berlouis, L.E.A., 458
Bicker, M., 490
Biris, A.S., 88
Birnbaum, H.K., 231
Bjerrum, N.J., 146, 185
Blach, T.P., 57
Blanchard, Ph., 770
Boily, S., 495
Book, D., 862
Bowman Jr., R.C., 124, 156
Bradhurst, D.H., 536, 675
Broom, D.P., 255
Buckley, C.E., 57, 231
Bull, D.J., 296, 351
- Cameron, L.M., 260
Campbell, S.I., 292, 351
Cannelli, G., 334, 338, 396
Cantelli, R., 334, 338, 396
Cantrell, J.S., 156
Cao, C., 814
Černý, R., 124
Chabre, Y., 637
Chartouni, D., 472, 663
Che, Z.X., 531
Chen, C.P., 648, 680, 728, 833
Chen, D.M., 508, 608, 670, 724
Chen, J., 675
Chen, L.S., 107, 508, 670, 724, 756
Chen, L.X., 684, 833
Chen, S.A., 648
Chen, W.X., 728
Chen, Y., 680, 728, 833
Chen, Zh., 712
- Chen, Z., 712
Cheng, Q., 809
Cheng, S.A., 814
Cho, K., 150
Chung, C.Y., 531
Cohen, D., 14
Cook, J.C., 275
Cordero, F., 334, 338, 396
Cornell, K., 275, 289
Cracco, D., 501
Cui, B.-Z., 868
Cui, T., 809
Cui, W., 19, 30, 780
Czajkowski, B., 608
- Di, Z., 140
Dobroleit, R., 202
Dodd, S.B., 458
Dolukhanyan, S.K., 452
Dong, Q.H., 799
Dou, S.X., 536, 675
Duan, Q.S., 821
- Ezaki, H., 213
- Fang, S., 10
Feng, F., 10
Fernandez, J.F., 300, 351
Filipek, S.M., 7
Fjellvåg, H., 74, 178
Flanagan, T., 306
Flanagan, T.B., 1, 161
Florêncio, O., 334
Fritsch, D., 480
Fruchart, D., 88
Fuda, T., 433
Fujii, H., 437, 484, 546
Fujino, M., 251
Fujita, Y., 42, 52
Fukunaga, T., 437
Furuhashi, M., 521
- Gao, S.-J., 412
Gao, X.-P., 364, 707
Gavra, Z., 14
Ge, J.S., 795
Geng, D.-Y., 868
Geping, Y., 737
Geyer, U., 490
Giovine, E., 396
Goltsov, V.A., 844
Goltsova, M.V., 379
Goto, T., 243, 251
Gray, E.M., 57, 118, 135
Groll, M., 915
- Guegan, P.W., 93
Gunji, K., 270
Guo, J.H., 821
Guo, S.Y., 821
Gupta, M., 190, 217
Güther, V., 663, 734, 889
- Hadano, M., 403
Hagström, M.T., 67
Hakobyan, H.G., 452
Hall, P.J., 458
Han, J.-S., 150
Hara, Y., 552
Haraki, T., 407
Harris, I.R., 74, 93, 613
Hatano, Y., 626
Hauback, B.C., 74, 93, 178
Hayashi, Y., 463
Heung, L.K., 446
Higuchi, E., 364, 391, 593, 702, 707
Higuchi, K., 484
Hirosawa, S., 872
Holder, J.S., 62
Homma, M., 862
Horiike, S., 838
Hoshino, Y., 52
Hsu, I.C., 658
Hsu, S.E., 658, 721
Huang, K., 712
Huang, L.-J., 412
Huang, P., 712
Huang, Q., 113
Huang, Z., 687
Hunter, B.A., 118
Huot, J., 495
Huston, L., 608
- Iguchi, T., 52
Iijima, Y., 270
Ikeda, K., 437
Imai, M., 391
Imamura, H., 564, 919
Inomata, N., 407
Inoue, H., 552, 653
Inoue, T., 403
Inui, H., 140
Ishikawa, F., 243, 251
Ishikawa, H., 762
Ishikawa, K., 361
Itoh, K., 174
Ivanova, T.V., 34
Iwakura, C., 552, 653
Iwase, M., 751
- Jang, K.-J., 150, 583, 601
- Jensen, J.O., 146, 185
Jezierska, E., 356
Jiang, L.J., 687, 804
Jiang, Z.T., 821
Johnson, J.R., 14, 569
Johnson, M.R., 351
Joubert, J.-M., 124
Jung, C.B., 556
- Kagotani, T., 862
Kajioka, H., 484
Kamegawa, A., 130, 433
Kanda, M., 643
Kanda, Y., 521
Kao, Y.-H., 468
Karmonik, C., 113
Kato, K., 862
Katoh, Y., 751
Katsura, M., 23, 38, 42, 52, 908
Kearley, G.J., 275
Kemali, M., 255, 292, 300, 346, 351
Khatamian, D., 324, 893
Kikuchi, S., 443
Kikuchi, Y., 484
Kim, D.-M., 150, 583
Kintrup, J., 202
Kirchheim, R., 306, 480, 490
Kisi, E.H., 118, 135
Kitano, Y., 546
Klein, M., 608
Klyamkin, S.N., 67, 426, 429
Knosp, B., 770
Kobayashi, K., 541, 626
Kobayashi, S., 23, 908
Kohno, T., 643
Komaki, M., 329
Komazaki, Y., 391
Kondo, T., 30
Kötz, R., 663
Kubo, S., 369
Kuji, T., 19
Kumagai, M., 30
Kunimatsu, A., 838
Kuramoto, E., 174
Kuriwa, T., 130, 433
Kuriyama, N., 716
Kuroda, K., 521
Kuwahara, H., 443
- Laberge, D., 476
Lai, W.H., 784, 799
Lam, J., 266
Latroche, M., 124, 637
Laudahn, U., 490
Lazoryak, B.I., 247

- Lee, H., 601
 Lee, J.H., 556
 Lee, J.-Y., 150, 583, 601
 Lee, K.S., 556
 Lee, S.-M., 601
 Lei, Y.Q., 101, 107, 632, 684, 691, 756
 Li, C.-J., 742
 Li, S.Q., 833
 Li, X.Q., 747
 Li, Y., 687
 Li, Y.Y., 508, 670, 724
 Li, Z.P., 593
 Li, Z.X., 531
 Li, Z.Z., 684
 Li, Z.-P., 702
 Liang, G., 495
 Lin, G.F., 632, 795
 Lin, G.W., 795
 Lin, Z.G., 747
 Liu, B., 788, 825
 Liu, B.H., 593
 Liu, B.-H., 702
 Liu, G.Z., 821
 Liu, H., 508
 Liu, H.K., 536, 675
 Liu, J.-W., 868
 Liu, S.-Y., 468
 Liu, W., 868
 Long, R., 724
 Long, R.B., 508
 Lü, G.L., 107, 632, 691, 756
 Lublińska, K., 356
 Lund, P.D., 67
 Luo, S., 1
 Lushnikov, S.A., 429
- Ma, C.A., 691
 Ma, J.X., 648
 Mackinnon, A.J., 458
 Maeta, H., 341
 Mao, L.C., 825, 829
 Masuda, M., 463
 Masumoto, T., 526
 Matsuda, T., 23, 908
 Matsumoto, S., 463
 Matsumura, T., 227
 Matsuura, M., 872
 Matsuyama, M., 900
 Mazaki, N., 443
 McBreen, J., 569
 Meyer, G., 374
 Mintz, M.H., 14
 Mitamura, H., 243
 Mitrokhin, S.V., 421
 Miura, S., 251
 Miyamura, H., 443
 Miyata, H., 417
 Mizukami, K., 626
 Morikawa, T., 552
 Morinaga, M., 213, 222, 227
 Morioka, N., 174
 Morozkin, A.V., 429
 Morozov, V.A., 247
 Morozumi, S., 626
 Morris, S., 458
- Movlaev, E.A., 421
 Mukai, D., 417
 Mukai, N., 463
- Mukerjee, S., 569
- Nagata, S., 838
 Nagumo, M., 310
 Nakahigashi, J., 858
 Nakamura, H., 862
 Nakamura, K., 443
 Nakano, H., 698
 Nakatsuka, K., 222
 Nambu, T., 213
 Nan, J.M., 747
 Neumaier, K., 275
 Nikitin, S.A., 247
 Nishimura, C., 329
 Nishizaki, T., 38
 Nohara, S., 653
 Noréus, D., 146, 169
 Northwood, D.O., 10
 Nützenadel, Ch., 472, 663
- Ohkubo, H., 174
 Okada, M., 130, 270, 433, 862
 Okuda, N., 310
 Opara, L., 282
 Orgaz, E., 217
 Orimo, S., 437, 484, 546
 Otto, A., 663, 734, 889
 Ozu, Y., 369
- Pålhaugen, L., 178
 Pan, H.G., 648, 680, 684, 833
 Park, C.-N., 161
 Park, J.-G., 150
 Paul-Boncour, V., 237
 Pechloff, R., 608
 Percheron-Guegan, A., 124, 237, 501, 637
 Perng, T.-P., 468
 Pitt, M.P., 118
 Pratt, A.S., 613
 Pundt, A., 480, 490
- Qi, J.Q., 728
 Qiao, Y.J., 687
 Qin, G.R., 804
 Qing, G.R., 687
- Reetz, M.T., 480
 Reilly, J.J., 569
 Remhof, A., 476
 Ren, K., 684
 Riabov, A.B., 74, 93
 Rodriguez, D.S., 374
 Ron, M., 385
 Rönnebro, E., 146, 169
 Ross, D.K., 255, 292, 296, 300, 346, 351
 Rush, J.J., 113
- Sachs, C., 480
 Saiki, W., 52
 Saito, K., 521
 Saka, H., 521
 Sakai, T., 169, 716, 762
 Sakata, Y., 919
 Sakurai, M., 872
 Salamova, A.A., 247
 Sanchez, C., 300
 Sandrock, G., 877
 Sano, N., 872
- Saruki, S., 437
 Sasai, T., 541
 Sato, M., 19, 30
 Schlapbach, L., 437, 472, 663
 Schmid, G., 472
 Schulz, R., 495
 Semenenko, K.N., 426
 Shaddick, A., 324
 Shan, Z.Q., 825, 829
 Shanahan, K.L., 62
 Shang, Z.Q., 508
 Shekhtman, V.Sh., 452
 Shen, J.R., 795
 Shi, J., 716
 Shi, P.F., 737
 Shimazu, Y., 243
 Shimizu, E., 526
 Sholl, C.A., 260
 Shu, K.Y., 107, 632, 756
 Shu, W.M., 626
 Skripnyuk, V.M., 385
 Smith, R.I., 135
 Song, D.Y., 788
 Song, G., 476
 Song, X.Y., 101, 107
 Sørby, M.H., 74
 Soubeyroux, J.L., 88
 Staron, P., 231
 Stefanopoulos, K., 346
 Stuhr, U., 289
 Su, Y.O., 468
 Suda, S., 364, 391, 593, 702, 707
 Sugimoto, S., 862
 Sui, Y.C., 868
 Sun, L., 536
 Sun, W.S., 508, 670, 724
 Sun, S.K., 868
 Sun, Y.-M., 364, 707
 Sutter, C., 476
 Suzuki, K., 369
 Szummer, A., 7, 356
- Tabata, S., 564
 Tabata, T., 30, 751
 Takahashi, M., 541
 Takahiro, K., 838
 Takai, K., 310
 Takamura, H., 130, 270, 433
 Takano, H., 30
 Takeshita, H.T., 716
 Takesue, Y., 564
 Tamura, T., 130, 433
 Tanaka, K., 521
 Tanaka, T., 919
 Terashita, N., 541
 Tereshina, I.S., 247
 Ter-Galstyan, O.P., 452
 Tessier, P., 400
 Titman, J.M., 266
 Toiyama, K., 484
 Tomida, T., 872
 Tong, J.Y1, 829
 Tong, M., 508, 724
 Tonomyo, K., 463
 Toyoda, E., 707
 Trequatrini, F., 334, 338, 396
 Tsuchiya, S., 919
 Tsukahara, M., 169, 716
 Tsukuda, N., 174
- Uchida, H.-H., 19, 30, 369, 403, 407, 751
 Uchida, M., 391
 Udovic, T.J., 113
 Ueda, K., 361
 Uehara, I., 762
 Uno, M., 23, 38, 42, 52, 908
 Untiedt, I., 202
 Urbanic, V.F., 324
 Urushihara, N., 403
- v. Hülsen, U., 490
 Vallet, L., 770
 Van Neste, A., 495
 Verbetsky, V.N., 34, 247, 421, 429
 Vogt, T., 569
- Wagner, T., 490
 Wakao, S., 698
 Wan, J.L., 900
 Wang, C.S., 648, 680
 Wang, C.-Yu., 742
 Wang, D., 306
 Wang, J., 775
 Wang, J.Y., 658
 Wang, L.B., 508
 Wang, Q.D., 101, 107, 632, 648, 680, 684, 691, 728, 756, 833
 Wang, X., 788
 Wang, X.H., 648, 680, 833
 Wang, X.-L., 742
 Wanner, M., 915
 Watanabe, K., 626, 900
 Wei, X.Y., 687, 804
 Wermer, J.R., 62
 Wicks, G.G., 446
 Wiesinger, G., 93
 Willers, E., 915
 Willey, D.B., 613
 Winter, M., 480
 Wipf, H., 275, 289
 Woo, J.H., 556
 Wu, B.R., 687, 804
 Wu, F., 508, 825, 829
 Wu, J.Y., 784
- Xia, C.M., 821
 Xia, Z.H., 687, 804
 Xiao, B.J., 737
 Xu, R.G., 833
- Yamaguchi, M., 140, 243, 251
 Yamaguchi, S., 838
 Yamakawa, K., 341
 Yamamoto, I., 243, 251
 Yamamoto, K., 546
 Yamamoto, M., 643
 Yamamoto, T., 140
 Yamanaka, S., 23, 38, 42, 52, 908
 Yamashita, K., 751
 Yan, D.Y., 775, 780, 809
 Yan, G.J., 784, 799
 Yan, J., 788
 Yang, K., 508, 608, 670, 724
 Yang, X.G., 101, 107, 632, 684, 691, 756
 Yang, Y., 747
 Yao, M., 10
 Yao, P., 536, 675
 Yartys, V.A., 74, 93, 178

- Yasumatsu, T., 900
Yeh, M.T., 658, 721
Yin, S.H., 825, 829
Yoshimura, H., 858
Yoshimura, M., 361
Yoshinaga, H., 698
Yoshino, M., 222
Yoshioka, K., 23, 908
Yoshizawa, A., 369
You, J.K., 747
Yu, C.Z., 784, 799
Yu, J.-S., 601
- Yuan, H.T., 788
Yuan, X.X., 687
Yukawa, H., 213, 222, 227
Yvon, K., 124, 178
- Zabel, H., 476
Zaitsev, V.I., 379
Zavaliy, I.Yu., 74
Zhan, F., 687, 804
Zhang, H.F., 670
Zhang, J., 10
Zhang, J.Q., 814
- Zhang, J.H., 821
Zhang, J.L., 795
Zhang, L.Y., 608, 621
Zhang, Q.A., 632
Zhang, S.G., 552, 653
Zhang, W., 1
Zhang, W.K., 632, 691
Zhang, X.B., 101, 632
Zhang, Y.S., 788
Zhang, Z., 101
Zhang, Z.D., 868
Zhao, M.H., 814
- Zhao, X.-G., 868
Zhou, D., 737
Zhou, J.M., 728
Zhou, Z., 10
Zhou, Z.Q., 795
Zhu, G.M., 684
Zhu, M., 531
Zhu, W.H., 531
Züchner, H., 202, 282
Züttel, A., 437, 472, 663